

科学研究費助成事業(学術研究助成基金助成金)研究成果報告書

平成25年 5月20日現在

機関番号:13301 研究種目:挑戦的萌芽研究 研究期間:2011~2012 課題番号:23656212 研究課題名(和文) 低環境負荷金属酸化物を用いた中間バンド半導体薄膜の開発と光電特性

研究課題名(英文) Fabrication and their Optoelectronic Properties of Environment-Friendly Metal Oxide Semiconductor Films with Intermediate-Band

研究代表者

森本 章治 (AKIHARU MORIMOTO) 金沢大学・電子情報学系・教授 研究者番号: 60143880

研究成果の概要(和文):母体材料として不純物を添加しない酸化鉄(a-Fe₂O₃)薄膜及び Bi 系酸 化鉄強誘電体薄膜(BiFeO₃)を選択し、パルスレーザ堆積(PLD)法により太陽電池構造を作製 した。その結果、a-Fe₂O₃薄膜ショットキー太陽電池で明瞭な光起電力特性を確認すると共に a-Fe₂O₃へのTiやCu添加に対するドーピング効果があることを確認した。さらにNd添加BiFeO₃ 薄膜太陽電池で強誘電性分極誘起光起電力効果を確認し、透明酸化物電極の利用による変換効 率の大幅な改善に成功し、この新規光起電力効果が反電界効果に由来することを明らかにした。

研究成果の概要(英文): Iron oxide (α -Fe₂O₃) and Bi-iron oxide (BiFeO₃) films with various impurities were fabricated by pulsed laser ablation technique. Photovoltaic properties were obtained in Schottky solar cells with α -Fe₂O₃ films. Polarization-induced photovoltaic effects were observed in Nd-doped BiFeO₃ ferroelectric films as well, resulting in an open circuit voltage of 0.81 V and a short circuit current density of 12.1 mA/cm².

交付決定額

			(金額単位:円)
	直接経費	間接経費	合 計
交付決定額	3,000,000	900,000	3,900,000

研究分野:電子材料・デバイス

科研費の分科・細目:電気電子工学・電子・電気材料工学

キーワード:酸化鉄薄膜、Bi系酸化鉄 薄膜、ショットキー接合、強誘電性分極誘起光 起電力素子、パルスレーザ堆積 PLD

1. 研究開始当初の背景

地球温暖化問題に端を発する太陽電池の 需要増にあっては、安全でかつ安価な元素を 用いた材料開発が急務と考えられる。中でも、 地球上に大量に存在する、安価で安全な金属 を用いた金属酸化物は、安定性に優れており、 その電子物性の多様性を考えると、光電変換 用半導体として利用することは極めて重要 である。

このような新規材料開発にあたっては電子状態に注目した材料設計が不可欠である。 例えば、酸化物の強誘電性は金属イオンの3d 軌道と O イオンの 2p 軌道との混成軌道に 由来すると指摘されている。また近年、アモ ルファス In-Ga-Zn-O をはじめとするアモル ファス金属酸化物薄膜を用いた価電子制御 が成功し、それらを用いた透明薄膜トランジ スタが半導体メーカーにより実用化されつ つある。しかし、今のところ金属酸化物の応 用は透明導電膜やワイドギャップ半導体に 限られ、可視光領域での光電材料研究はほと んど無いのが現状である。

筆者等は最近、非鉛新規材料 BiFeO₃の開発に成功したり、誘電体薄膜電極としての Pt や Ru の仕事関数の制御方法を提案したりしている。このような研究経緯から、無限の可

能性を秘める金属酸化物半導体材料を新規 に合成し、太陽電池用光電変換材料とすると いう着想に至った。また金属酸化物の元素置 換により中間バンドの生成も期待できる。

2. 研究の目的

本研究では、金属酸化物半導体のバンドギ ャップ及び電気伝導度を制御するため各種 元素を添加した金属酸化物薄膜をパルスレ ーザ堆積(PLD)法により合成し、ショット キー接合、pn 接合、また新規強誘電性分極 誘起太陽電池構造を形成する。特に低環境負 荷金属酸化物である鉄系酸化物薄膜を太陽 電池へ応用することを目的とする。

研究の方法

 (1) Fe₂O₃薄膜の光起電力特性とそのドーピン グ効果

先ず母体材料として不純物を添加しない 純粋な鉄酸化物(α-Fe₂O₃)薄膜など狭光学ギ ャップ材料を選択し、パルスレーザ堆積

(PLD)法により薄膜を作製した。下部電極 としてα-Fe₂O₃との格子ミスマッチが比較的 小さいRuを用いた。基板にはRuのヘテロエ ピタキシャル成長が可能な*c*-Al₂O₃基板を使 用した。これらの材料に対して不純物添加あ るいはサイト置換により、光電特性・pn 伝 導型の制御を行った。上部電極としてAuを 真空蒸着し太陽電池構造を作製した。作製し た試料の構造解析をXRD、電気特性を pA-meterにより評価した。光起電力効果測定 の際には、光強度 100 mW/cm²程度に集光し た白色光を使用した。

(2) Nd 置換 BiFeO₃(以下 BNF と略記)強誘 電体薄膜における分極誘起光起電力効果

同様に PLD 法により作製した BiFeO₃ 薄膜 に対して、Nd など各種不純物添加による物 性制御を試みた。

基板として NH₄F-buffered HF 溶液で表面 処理を行った Nb0.05 wt%添加 SrTiO₃(100)を 用いた。SrRuO₃下部電極の膜厚を 100 nm、 Bi₁Nd_{0.03}Fe₁O₃(BNF)薄膜の膜厚を 170 nm とし て PLD 法を用いて堆積した。上部電極として 真空蒸着法を用いて電極面積 20.25×10⁻⁶ cm² の Au や ITO を堆積し、MIM キャパシタ構造 を作製した。作製した試料の構造解析を XRD、 電気特性評価を強誘電体評価システム FCE-3 により行った。光起電力効果の評価は、光照 射強度 1-3 W/cm²程度の Ar⁺レーザ(488nm)を 使用し、pA meter/DC voltage source により行 った。光学吸収測定により光吸収係数やバン ドギャップを、電気伝導度測定により暗電気 伝導度及び光電気伝導などを評価した。

4.研究成果 (1)Fe₂O₃ 薄膜の光起電力特性とそのドーピン

グ効果

作製した試料の XRD パターンから c-Al₂O₃ 基板上における Ru の c 軸配向を確認した。 また、酸素圧力 0.1Torr で作製した試料にお いてわずかながら α -Fe₂O₃(006)のピークを確 認した。また J-V 特性からも明確な光起電力 効果を観測した。そこで、 α -Fe₂O₃のエピタキ シャル成長の促進や酸素欠損による n 型ドー ピングを目的とし、酸素減圧下で試料の作製 を行った。試料の J-V 特性から算出した $V_{\rm OC}$ 、 J_{sc}の酸素圧力依存性を Fig.1 に示す。堆積時 の酸素圧力を減らすことにより極性は反転 しているものの $V_{\rm OC}$ が増加していることが分 かる。







Fig.2 XRD pattern for α -Fe₂O₃ film.



Fig.3 *J*-*V* characteristic for α -Fe₂O₃ film

また、Fig.2 に示す XRD パターンより酸素 圧力 0.01 Torr で作製した試料において α -Fe₂O₃の(006)単一配向を確認した。

この試料における電気特性は Fig.3 に示す 様に V_{oc} =-0.140 V、 J_{sc} =17.0 μ A/cm² となった。 光起電力特性改善のために、金属ドーピング 効果の調査も行い、 α -Fe₂O₃への Ti や Cu 添加 に対するドーピング効果があることを確認 した。

(2) Nd 置換 BiFeO3 強誘電体薄膜における分 極誘起光起電力効果

Fig.4 に XRD の測定結果を示す。Bi 欠損層 などの異相は確認されず、Nb:STO 上に SRO 及び BNF の(100)優先配向が得られたことを 確認した。また、Fig.5 に示すように光学吸収 測定より算出したバンドギャップは 2.71 eV であった。



Fig.4 XRD pattern of the Au/BNF/SRO/Nb:STO(100) structure.



Fig.5 $(\alpha E)^2$ -*E* plot of the BNF film.

Fig.6 に P-E 特性を示す。リーク電流成分に よる丸みを帯びた特性となっているものの、 強誘電性に起因したヒステリシス曲線を観 測した。

分極反転可能な電圧を印加した際の暗状 態及び光照射下における J-V 特性を Fig.7 に 示す。光照射下における J-V 測定は、下部電 極に対してマイナスからプラスへの電圧ス イープ(順電圧スイープ)及び逆方向への電圧 スイープ(逆電圧スイープ)により行った。 Fig.7 より光照射下において光起電力効果が 観測されていることがわかる。これは、電圧 スイープ方向により短絡回路電流及び開放 端電圧が大きく変化したことから、分極反転 に起因するものであると考えられる。Fig.8 に光照射下の J-V 特性(逆電圧スイープのみ) を示す。参考のために BFO 薄膜のデータも示 す。|J_{sc}×V_{oc}|を算出した結果、ノンドープ BFO と比較して Nd 添加によりかなり特性が改善 されていることを確認した。



Fig.6 P-E curves of BNF capacitor.



Fig.7 *J-V* curves with and without illumination, denoted by "under Ill." and "dark", respectively, in the BNF cells with Au top electrodes. The forward voltage sweep represents the direction from minus to plus, and the reverse voltage sweep represents the reverse.

Fig.9に上部電極をAuからITOに変更する ことによる光起電力効果(逆電圧スイープ) の違いを示す。図より上部電極の変更により 光起電力効果が36倍改善されていることが わかった。上部電極の光透過能の向上はたか だか4倍程度なので、この大きな改善は、ITO 電極のキャリア濃度が低いことにより分極 遮へい効果が抑制され、分極電荷による反電 界が大きくなることによるものと考えられ る。



Fig.8 *J*-*V* curves with the reverse sweep under illumination in the BFO (black dashed-dotted curve) and BNF (red broken curve) cells with Au top electrodes. J_{max} and V_{max} represent the current density and the voltage with the maximum output $|J_{max} \times V_{max}|$, respectively.



Fig.9 Influence of the top electrode. J-V curves of the cells with Au (black broken curve) and ITO (red solid curve) top electrodes.

5. 主な発表論文等

(研究代表者、研究分担者及び連携研究者に は下線)

〔雑誌論文〕(計 9件)

(1) <u>T. Kawae</u>, Y. Seto, and <u>A. Morimoto</u>, "Fabrication and characterization of MFIS capacitor structure with ferroelectric (Bi,Pr)(Fe,Mn)O₃ thin films", Japanese Journal of Applied Physics, 査読有り, 52 (2013) 04CH03

(2) <u>T. Kawae</u>, M. Kawasaki, T. Nakajima, N. Tokuda, S. Okamura, <u>A. Morimoto</u>, and Y. Takano, "Fabrication of (Bi,Pr)(Fe,Mn)O₃ thin films on poly-crystalline diamond substrate by chemical solution deposition and their properties", Japanese Journal of Applied Physics, 査読有り, 51 (2012) 09LA08, DOI: 10.1143/JJAP.51.09LA08

(3) Y. Ukai, S. Yamazaki, <u>T. Kawae</u>, and <u>A. Morimoto</u>, "Polarization-induced photovoltaic effects in Nd-doped BiFeO₃ ferroelectric thin films", Japanese Journal of Applied Physics, 査 読有り, 51 (2012) 09LE10, DOI: 10.1143/JJAP.51.09LE10

(4) C. Liu, <u>T. Kawae</u>, H. Naganuma, Y. Tsukada, T. Nakjima, S. Okamura, and <u>A. Morimoto</u>, "Variation of ferroelectric properties in (Bi,Pr)(Fe,Mn)O₃/SrRuO₃-Pt/CoFe₂O₄ layered film structure by applying DC magnetic field", Journal of Applied Physics, 査読有り, 111 (2012) 124103, DOI: 10.1063/1.4730334

(5) S. Nakata, R. Maeda, T. Kawae, <u>A.</u> <u>Morimoto</u>, and T. Shimizu, "Charge Trapping Characteristics of Al₂O₃/Al-rich Al₂O₃/SiO₂
Stacked Films Fabricated by Radio-Frequency Magnetron Co-Sputtering", Thin Solid Films 520 (2011) 1091, DOI: 10.1016/j.tsf.2011.08.011

(6) <u>T. Kawae</u>, Y. Tsukada, Y. Terauchi, T. Nakajima, Y. Nomura, S. Okamura, and <u>A.</u> <u>Morimoto</u>, "Influence of SrRuO₃ bottom electrode thickness on electric properties of (Bi,Pr)(Fe,Mn)O₃ Ultra-thin film capacitor", Japanese Journal of Applied Physics 50 (2011) 09NA09, DOI: 10.1143/JJAP.50.09NA09

(7) <u>T. Kawae</u>, J. Hu, H. Naganuma, T. Nakajima, Y. Terauchi, S. Okamura, and <u>A.</u> <u>Morimoto</u>, "Hysteresis loops of polarization and magnetization in

BiNd_{0.05}Fe_{0.97}Mn_{0.03}O₃/Pt/CoFe₂O₄ layered epitaxial thin film grown by pulsed laser deposition", Thin Solid Films 519 (2011) 7727, DOI: 10.1016/j.tsf.2011.05.067

(8) Z.P. Wang, <u>A. Morimoto, T. Kawae</u>, H. Itoa, and K. Masugata, "Growth of preferentially-oriented AIN films on amorphous substrate by pulsed laser deposition", Physics Letters A 375 (2011) 3007, DOI: 10.1016/j.physleta.2011.06.043

(9) <u>T. Kawae</u>, Y. Hori, T. Nakajima, H. Kawasaki, N. Tokuda, S. Okamura, Y. Takano, and <u>A. Morimoto</u>, "Structure and Electrical Properties of (Pr, Mn)-codoped BiFeO₃/B-doped Diamond Layered Structure", Electrochemical and Solid-State Letters 14 (2011) G31, DOI: 10.1149/1.3568838

 〔学会発表〕(計 48件)
 (1) 山崎修平、川江健、森本章治、「Nd 置換 BiFeO₃ 強誘電体薄膜における光起電力 特性」、第 60 回 応用物理学関係連合講演会 (2013 年 03 月 27 日、神奈川工科大学)

(2) 山岸謙太、久々湊聡、川江 健、<u>森</u> <u>本章治</u>、「a-Fe₂O₃薄膜の光起電力特性とその ドーピング効果」、第60回 応用物理学関係連 合講演会2013年03月27日、神奈川工科大学)
(3) 久々湊聡、山岸謙太、川江 健、<u>森</u> <u>本章治</u>、「Ru電極を用いたa-Fe₂O₃薄膜の作製 と光起電力効果」、平成24年度 応用物理学会 北陸・信越支部学術講演会(2012年11月16日、 富山市)

(4) 鵜飼洋平、山崎修平、<u>川江健、森</u> <u>本章治</u>、「Nd 置換 BiFeO₃ 強誘電体薄膜におけ る分極誘起光起電力効果」、第29回強誘電体 応用会議(2012 年 05 月 25 日、コープイン京 都)

(5) 山崎修平、鵜飼洋平、<u>川江健、森本章治</u>、「Nd 置換 BiFeO₃ 強誘電体薄膜における分極誘起光起電力効果」、第59回応用物理学関係連合講演会(2012年3月17日、早稲田大学)

〔図書〕(計 1件)

 (1) 森本章治、他執筆者 20名、丸善(東京)、「薄膜工学(第2版)」、2011年、日本学術振興会 薄膜第 131 委員会(金原粲、吉田貞史、近藤高志)編、2.2 スパッタリング、 pp.50-63.

[その他]

ホームページ等

http://materia2.w3.kanazawa-u.ac.jp/

6.研究組織
 (1)研究代表者
 森本章治(AKIHARU MORIMOTO)
 金沢大学・電子情報学系・教授
 研究者番号: 60143880

(2)研究分担者
 川江 健(TAKESHI KAWAE)
 金沢大学・電子情報学系・准教授
 研究者番号: 30401897